高効率比表面積/細孔分布測定装置

アサップ2420/ASAP2420

型式 MODEL

マイクロメリティック社製 ASAP2420

原理 PRINCIPLE

固体表面には、凹凸、亀裂および微細な孔があり、その量や分布は比表面積や細孔分布と いう物性値で示されます。測定にはガス吸着法よく用いられますが、分子の吸着占有面積 のわかったガスの相対圧P/P。を変化させ、固体(紛体粒子)表面に吸着したガス量から試 料の比表面積を、凝集量とその圧力の関係から細孔分布を測定します。

仕様 SPECIFICATION

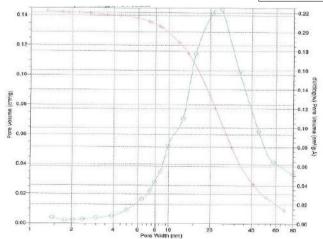
測定方法	定容法によるガス吸着法	
測定範囲	細孔直径	約0.7~100nm
	圧力	約2Pa~127kPa
試料セル	試料部寸法	ϕ 9.5mm

事例 APPLICATION

対象試料

粉末/顆粒/ペレット/成型物/金属等

積算値 - 微分値



主な解析項目

- 比表面積
- 細孔分布
- 細孔容積

お問い合わせ先 | (株)MCエバテック 分析事業部 営業部 TEL 06-6416-5200